EST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-215072

(43)Date of publication of application: 15.08.1997

(51)Int.CI.

H04Q 11/04 GO2F 1/01 GO2F 1/35 H04B 10/08 H04B 10/02 H04Q 3/52

(21)Application number: 08-022358

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

(22)Date of filing:

08.02.1996

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformalize signal light

(72)Inventor: KOGA MASABUMI

SATO KENICHI

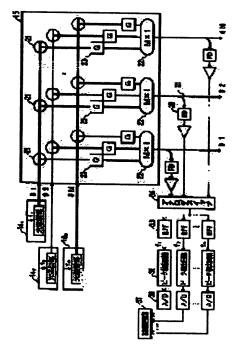
(54) OPTICAL PATH MONITOR

(57)Abstract:

levels of each wavelength outputted from an optical switch section by monitoring whether or not optical paths are cross- connected to output ports correctly. SOLUTION: A PLT signal with each frequency separated by a band-pass filter 33 is given to a peak detection circuit 35, in which the amplitude is detected and the signal is converted by an A/D converter 36 into a digital signal, and it is given to a control circuit 37. The control circuit 37 compares each level of each PLT signal having the respective frequency with a reference voltage Vref1 to detect signal interruption. When the level is higher than the reference voltage Vref1, it is recognized that an optical path is cross-connected to an output port being a monitor object selected by an analog switch 34 and when the level is smaller than the reference voltage Vref1, it is recognized that an optical path is not cross-connected to an output

port. Through the recognition above, since it is correctly

recognized that each of M-sets of optical paths is



connected to any of N-sets of M×1 photocouplers 22 and the signal is outputted thereto, whether or not the optical paths are set correctly is monitored as a node.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of

10.02.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-215072

(43)公開日 平成9年(1997)8月15日

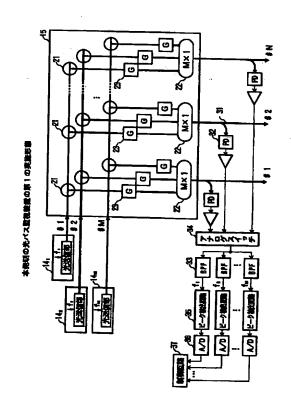
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示箇所
	11/04			H04Q	11/04		L	~/// /
G 0 2 F	1/01			G02F	1/01		c	
	1/35	501			1/35		501	
H 0 4 B	10/08			H04Q	3/52		В	
	10/02			H04B	9/00		K	
			審査請求		-	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧平8-22358		(71)出願	\ 000004	226		
(22)出顧日		平成8年(1996) 2 月				株式会社 西新宿三丁目:	19番2号	
			(72)発明者 古賀 正文 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本					
				(72)発明者	佐藤			
					東京都 電信電			9番2号 日本
		•	•	(74)代理人	, 弁理士	古谷	史旺	

(54) 【発明の名称】 光パス監視装置

(57) 【要約】

【課題】 光パス網の概念を用いたネットワーク構成において、光パスの設定状態を監視し、光パスに対応した信号光レベルを容易に制御する。

【解決手段】 光パス・クロスコネクトシステムの光スイッチ部で、信号光に重畳したPLT信号をモニタして光パスの設定状態および信号光レベルの監視と制御を行う。主信号光に重畳されたPLT信号には波長に固有の周波数を割り当てるので、各周波数成分の振幅値を検出することにより、波長多重化信号光の各光パスの設定状態と信号光レベルとを認識する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 N本の入力用光伝送路から入力されるM 波の波長多重化信号光をそれぞれM本の光パスとして認 識し、N本の出力用光伝送路に対してN×M本の光パス のクロスコネクトを行う光パス・クロスコネクトシステ ムにおいて、

波長の異なるM本の光パスには、主信号情報とは別に、 各波長に固有に割り当てられた周波数のパイロット・ト ーン信号が重畳されており、

前記光パス・クロスコネクトシステムでクロスコネクト を行う光スイッチ部の出力信号光強度の一部を分岐する 光分岐手段と、

前記光分岐手段で分岐された信号光を電気信号に変換 し、前記各周波数のパイロット・トーン信号の振幅値を 検出するパイロット・トーンレベル検出手段と、

前記各周波数のパイロット・トーン信号の振幅値から、 前記光スイッチ部の出力ポートにおける波長多重数およ び信号光レベルを検出し、各光パスの設定状態を監視す る制御手段とを備えたことを特徴とする光パス監視装 置。

【請求項2】 光スイッチ部内に、光パスに対応する信 号光レベルを可変させる光可変減衰器と、パイロット・ トーンレベル検出手段で検出された各周波数のパイロッ ト・トーン信号の振幅値が均一になるように前記光可変 減衰器を制御し、均一な信号光レベルに調整する光可変 減衰器制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1に 記載の光パス監視装置。

【請求項3】 光可変減衰器は、シリカ系基板上に形成 した導波路型干渉計に熱光学効果による導波路屈折率変 化を生じさせて光可変減衰機能を実現した構成であるこ とを特徴とする請求項2に記載の光パス監視装置。

【請求項4】 光可変減衰器は、半導体レーザ光増幅器 を用いて構成されたことを特徴とする請求項2に記載の 光パス監視装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、波長多重化伝送路 で光パスの設定状態を監視する光パス監視装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】パイロット・トーン(以下「PLT」と いう)信号を用いて伝送路状態を監視する技術は、単一 波長システムではすでに実用化されており、波長多重化 伝送路で用いる方式についても論文発表されている。し かし、従来の監視方式には光パスの設定状態を即時的に 把握できる機能は備えられていない。ここでは、波長多 重化伝送路でPLT信号を用いた従来の伝送路監視方式 について説明する。

【0003】図5は、従来の伝送路監視方式の概要を示 す(参考文献、 G.R.Hill, et al., " A Transport Netw ork I Layer Based on Optical Network Elements". I EEEJournal of Lightwave Technology, vol. 11, No. 5/ 6, pp. 674-675, 1993)。図において、発信ノードAでは 主信号にPLT信号を周波数多重して重畳する。中間ノ ードBでは、信号光を終端することなくPLT信号をモ ニタすることにより伝送路状態を監視する。PLT信号 の周波数は波長多重する信号光(チャネル)ごとに異な っており、各周波数のPLT信号のレベルを検出するこ とにより各波長の信号状態を監視することができる。

【0004】図6は、PLT信号を特定するためのデー 夕を示す。図において、横軸はPLT用の変調周波数 [kHz]、縦軸はチャネル(波長)間のクロストーク [dB] を示す。一般に、波長多重化伝送路では波長多重 化するために損失を受ける光強度をEDFA(エルビウ ム添加光ファイバ増幅器)等で増幅してノードから送出 する。EDFAは利得飽和領域で用いることになるが、 飽和利得の応答速度はミリ秒のオーダである。それより 低速な強度変調成分が信号光に含まれていると、チャネ ル間でクロストークとなり相互干渉を及ぼすことにな 20 る。飽和利得の応答速度より十分に高速に変調されたP LT信号を用いると利得が揺らがず一定となるので、他 の波長に影響を及ぼすことはなくなる。上記の参考文献 では10kHz以上が適していると述べている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来 技術を用いたとしても、光パスのクロスコネクションを 信号光の状態で空間的に行う光パス・グロスコネクトシー ステムでは、光パス設定状態を把握することは困難であ った。困難となる例を以下に示す。図7は、5つのノー 30 ド間に設定される光パスの様子を示す。ノードB, Cか らそれぞれ2波長の信号光が送出され、ノードAを経由 してノードDとノードEに向かう。ノードBから送出さ れた波長 λ_1 , λ_2 により張られる光パスはそれぞれノ ードD、Eに向かう。同様に、ノードCから送出された 波長 λ_1 , λ_2 により張られる光パスはそれぞれノード E, Dに向かう。

【0006】このように5つのノード間で張られる4本 の光パスにおいて、従来技術のように波長 λ_1 , λ_2 に それぞれ周波数 f_1 , f_2 の P L T 信号が重畳されてい 40 るとする。ノードEでは、波長 λ_1 , λ_2 によって張ら れた光パスを終端することになる。このとき、波長 1 の信号光がノードBからのものであるかノードCからの ものであるかは、PLT信号からは判別不能である。同 様に、ノードAの出力端でも送出している方向が正しい か否かをPLT信号から判別できない。

【0007】図8は、ノード内の光パス・クロスコネク トシステムの構成例を示す(参考文献:古賀 他、「光 パス・クロスコネクトシステム-5ノード間伝達実験 -」、1995年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会講 50 演論文集 2、論文番号SB-9-4)。図において、光パス・

クロスコネクトシステムの入力と出力には、それぞれN本の光ファイバ 11_j ($1 \le j \le N$) が用意されており、目的のノードと接続される。各光ファイバには、M波の波長多重された信号光が伝送されている。伝送されてきたM波の信号光は、前置光増幅器 12_j で一括して光強度が強められた後に、光分波器 13_j で各波長の信号光に分離される。各波長の信号光は光識別再生器 14_{ij} ($1 \le i \le M$) に入力され、チャネルごとに再生処理される。再生された各波長の信号光は合流型光スイッチ 15_j に入力され、光パスの切り替え(クロスコネクション)が行われる。

【0008】たとえば、光ファイバ 11_1 から入力された波長 λ_i の信号光(光パス)の目的とするノードが光ファイバ 18_N に接続されている場合には、波長 λ_i の信号光は合流型光スイッチ 15_1 で切り替えられて光結合器 16_N へ送出され、光ファイバ 18_N から目的のノードへ伝送される。後置光増幅器 17_j は、光識別再生器 14_j から光結合器 16_j の経路における光強度の損失を補償するために配置される。

【0009】図9は、合流型光スイッチ15の基本構成 を示す(参考文献:上記論文)。図において、合流型光 スイッチは、M×N個の1×2光スイッチ21と、N本 の光ファイバ($1.8_1 \sim 1.8_N$) に対応するN個の $M \times$ 1光結合器22により構成される。オン/オフ比を高め ることが必要であれば、1×2光スイッチ21とM×1 光結合器22との間にゲートスイッチ(G)23を挿入 する。合流型光スイッチに入力されるM波の信号光は、 1×2光スイッチ21によってそれぞれ所定のM×1光 結合器22ヘスイッチされる。要求される光パスの設定 状態によっては、M波の信号光がM個のM×1光結合器 22へそれぞれスイッチされることもあり、すべて同じ M×1光結合器22ヘスイッチされることもある。この ように、光パスを目的地ごとにスイッチした後に同じ目 的地の光パスを合流させることから、この光スイッチ構 成を合流型光スイッチと呼ぶ。

【0010】M波の波長が多重されている光パスを異なるN地から受け取る光パス・クロスコネクトシステムでは、M×N本の光パスを切り替える。その際、光パスが正しく切り替えられているか否かを監視する機能が必要になる。また、この問題は、図7に示したように光パスと波長が1対1に対応している波長パス(WP)構成の他に、光パスと波長が1対1に対応していない仮想波長パス(VWP)構成においても生じる。

【0011】さらに、波長多重化技術を駆使した従来の 光伝送路では、各光パスの信号光レベルを一定値に調整 する機能は設けられていない。一方、光パス・クロスコ ネクトシステムでは、光源から出力された信号光が合波 されて光伝送路へ送出されるまでに、光スイッチ等の多 くの受動系光部品を通過するので各光パスの信号光レベ ルは一定にならない。したがって、各光パスの信号対雑 50 音強度比(SNR)を均一にして伝送品質を向上させる ためには、出力用光伝送路または出力用光増幅器の入力 段において、各光パスの信号光レベルが一定になるよう にレベル調整を行う必要がある。

【0012】本発明は、光パス網の概念を用いたネットワーク構成において、光パスの設定状態を監視し、光パスに対応した信号光レベルを容易に制御することができる光パス監視装置を提供することを目的とする。

[0013]

10 【課題を解決するための手段】本発明の光パス監視装置は、光パス・クロスコネクトシステムの光スイッチ部 (例えば図8の合流型光スイッチ15)で、信号光に重量したPLT信号をモニタして光パスの設定状態および 信号光レベルの監視と制御を行う。主信号光に重量されたPLT信号には波長に固有の周波数を割り当てるので、各周波数成分の振幅値を検出することにより、波長 多重化信号光の各光パスの設定状態と信号光レベルとを認識することができる。

【0014】さらに、検出されたPLT信号の振幅値に 20 応じて信号光レベルを制御することにより、各光パスに 対応する信号光レベルを均一に調整することができる。 【0015】

【発明の実施の形態】

(第1の実施形態)図1は、本発明の光パス監視装置の第1の実施形態を示す。ここでは、図8に示す光パス・クロスコネクトシステムの光識別再生器14の光送信部において、各信号光へそれぞれ対応する周波数 f_1 , f_2 , …, f_M のPLT信号を重畳し、合流型光スイッチ15の出力光の一部を分岐してPLT信号を監視する構成を示す。合流型光スイッチ15は、図9に示す構成と同じとする。信号光にPLT信号を重畳する技術は公知技術であるので説明は省略する。

【0016】N個のM×1光結合器22の出力ポートに、それぞれ信号光強度の一部を分岐する光力プラ31を接続する。分岐された信号光は、それぞれフォトダイオード(PD)32で電気信号に変換され、各周波数のPLT信号が抽出される。ここでは、バンドパスフィルタ(BPF)33を用いて各周波数成分f1、f2、…、fMを分離する構成を示すが、同期検波による方法でもよい。いずれも公知技術であるので説明は省略する。バンドパスフィルタ33は、N個の出力ポートに対応させてN組用意してもよいが、本実施形態ではフォトダイオード32からのN本の電気信号をアナログスイッチ34で切り換える構成により1組で対応させている。この方が実装面積を小さくできる利点がある。

【0017】パンドパスフィルタ33で分離された各周波数のPLT信号は、ピーク検出回路35に入力されてその振幅値が検出され、A/D変換器36でディジタル信号に変換されて制御回路37に入力される。制御回路37は、各周波数のPLT信号の振幅値と信号断を意味

SEST AVAILABLE COPY

する基準電圧 Vreflとを比較する。振幅値が Vreflより 大きければ、アナログスイッチ34で選択した監視対象 の出力ポートに光パスがクロスコネクトされていると認 識でき、小さければクロスコネクトされていないと認識 できる。この認識動作により、M本の光パスの各々がN 個のM×1光結合器22のいずれにクロスコネクトさ れ、出力されているかを正しく認識することができるの で、ノードとして光パスの設定が正しいか否かを監視す ることができる。また、合流型光スイッチ15の位置と 入力光ファイバが対応しているので、図8に示す光パス ・クロスコネクトシステムの全光パスについて監視が可 能である。

【0018】(第2の実施形態)図2は、本発明の光パ ス監視装置の第2の実施形態を示す。本実施形態は、第 1の実施形態の構成に、各光パスの信号光レベルを均一 に制御する回路を付加したものである。ここでは、合流 型光スイッチ15のゲートスイッチ (G) 23を光可変 減衰器として用いた構成を示す。

【0019】合流型光スイッチ15の各出力ポートにお ける信号光レベルは、第1の実施形態の構成によって得 られるPLT信号の振幅値をもとに検出可能である。制 御回路37は、各周波数のPLT信号の振幅値と、MX 1光結合器22の出力ポートにおける所定の信号光レベ ルに対応した基準電圧 ${
m V}_{
m ref2}$ (${
m >V}_{
m ref1}$)とを比較し、 両者が一致しているか否かを判別する。制御回路37 は、出力光レベルが基準値以下である光パスの経路にあ るゲートスイッチ23に対して、D/A変換器38を介 してゲートスイッチ駆動回路39を制御し光減衰量を調 整する。なお、N個のM×1光結合器22に対応するゲ ートスイッチ23の制御は、各周波数対応にアナログス イッチ(図示せず)を用いて切り換える構成としてもよ い。これにより、各光パスの信号光レベルを均一に制御 することができる。

【0020】図3は、ゲートスイッチ23およびゲート スイッチ駆動回路39の構成例を示す。図において、ゲ ートスイッチ23はシリカ系光導波路によって形成した マッハツェンダ干渉計とする。マッハツェンダ干渉計 は、2つの方向性結合器41,42の間に2本の光導波 路43,44を接続し、その一方の光導波路にヒータ4 5を取り付け、熱光学効果による光導波路の屈折率変化 40 すプロック図。 によってスイッチ動作をさせる構成である。ここでは、 髙いオン/オフ比を確保するために、2本のアーム長が 異なる非対称型としている。2つの方向性結合器41, 42の結合係数 k が0.4 であるときのスイッチング特性 の計算結果を図4に示す。横軸はヒータ45への印加電 カ(相対値)、縦軸は透過率(dB)であり、信号光が入 カポートi1から入力されたときに出力ポートo1, o 2へ出力される透過特性を示す。出力ポート 02に対す る透過特性では30dB以上のオン/オフ比が得られること がわかる。また、印加電力によって透過率を変化させる

ことにより、信号光レベルを調整することができる。

【0021】なお、ゲートスイッチ23には、マッハツ エンダ干渉計の他に半導体レーザ光増幅器を用いて構成 することもできる。ゲートスイッチ駆動回路39は、オ ペアンプ46とトランジスタ47によって構成した定電 流回路を用いる。基準電圧は、D/A変換器38から与 えられる。この基準電圧を変化させることにより、ヒー タ45への印加電力を変化させて透過率を調整する。 D /A変換器38には、制御回路37から信号光レベルを 10 均一にするのに必要なパイナリ符号が与えられる。

【0022】ところで、本発明の光パス監視装置は、図 8に示す光パス・クロスコネクトシステムの合流型光ス イッチ15の出力ポートに付加する構成の他に、図10 に示す光パス・クロスコネクトシステムの空間光スイッ チ19にも適用できる。すなわち、空間光スイッチ19 の出力ポートに出力光強度モニタ付き光減衰器を設けれ ばよい。光パス設定状態と信号光レベルの監視は同様に して行うことができる。なお、図において、13は光分 波器、14は光識別再生器、20は光合波器である。

20 [0023]

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明の光パス監 視装置は、光パス・クロスコネクトシステムにおいて、 光パスが正しくクロスコネクトされたか否かを監視でき るとともに、光スイッチ部から出力される各波長の信号 光レベルの均一化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光パス監視装置の第1の実施形態を示 すブロック図。

【図2】本発明の光パス監視装置の第2の実施形態を示 30 すプロック図。

【図3】ゲートスイッチ23およびゲートスイッチ駆動 回路39の構成例を示す図。

【図4】マッハツェンダ干渉計のスイッチング特性の計 算結果を示す図。

【図5】従来の伝送路監視方式の概要を示す図。

【図6】PLT信号を特定するためのデータを示す図。

【図7】5つのノード間に設定される光パスの様子を示 す図。

【図8】光パス・クロスコネクトシステムの構成例を示

【図9】合流型光スイッチ15の基本構成を示すプロッ

【図10】光パス・クロスコネクトシステムの他の構成 例を示すプロック図。

【符号の説明】

11,18 光ファイバ

12 前置光增幅器

13 光分波器

14 光識別再生器

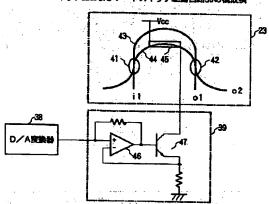
15 合流型光スイッチ 50

7

- 16 光結合器
- 17 後置光增幅器
- 19 空間光スイッチ
- 20 光合波器
- 21 1×2光スイッチー
- 2 2 M×1光結合器
- 23 ゲートスイッチ (G)
- 31 光カプラ
- 32 フォトダイオード (PD)
- 33 バンドパスフィルタ (BPF)
- 34 アナログスイッチ

【図3】

ゲートスイッチ23およびゲートスイッチ取動回路39の構成例



35 ピーク検出回路

36 A/D変換器

37 制御回路

38 D/A変換器

39 ゲートスイッチ駆動回路

41,42 方向性結合器

43,44 光導波路

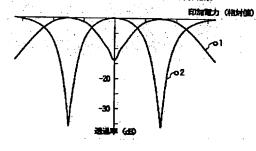
45 ヒータ

46 オペアンプ

10 47 トランジスタ

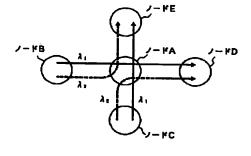
【図4】

マッハツェンダ干渉計のスイッチング特性の計算結果



【図7】

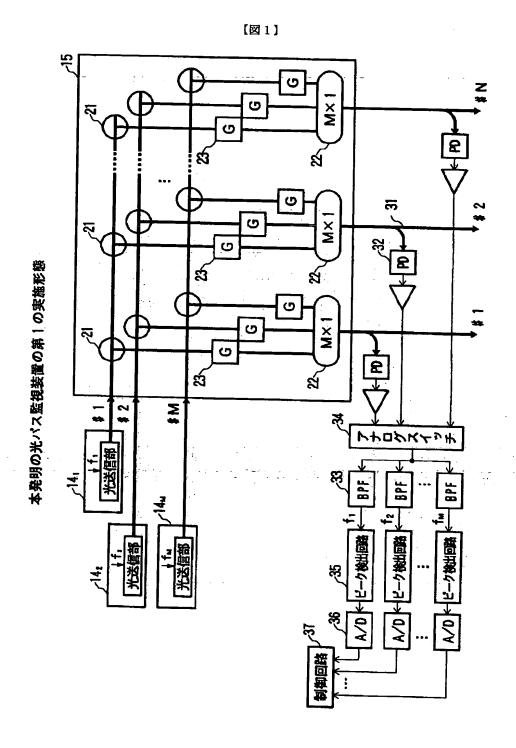
5 つのノード間に設定される光パスの様子

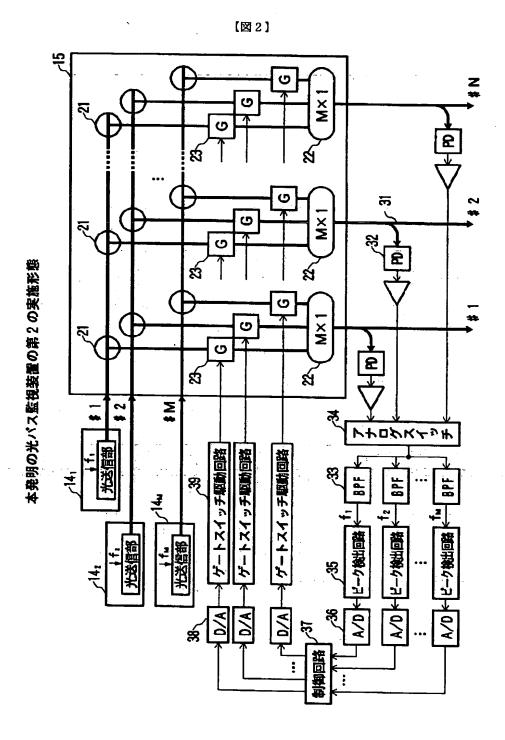


【図5】

従来の伝送路監視方式の振要

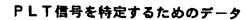


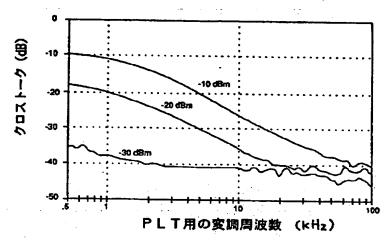




BEST AVAILABLE COPY

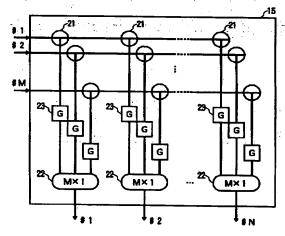
[図6]



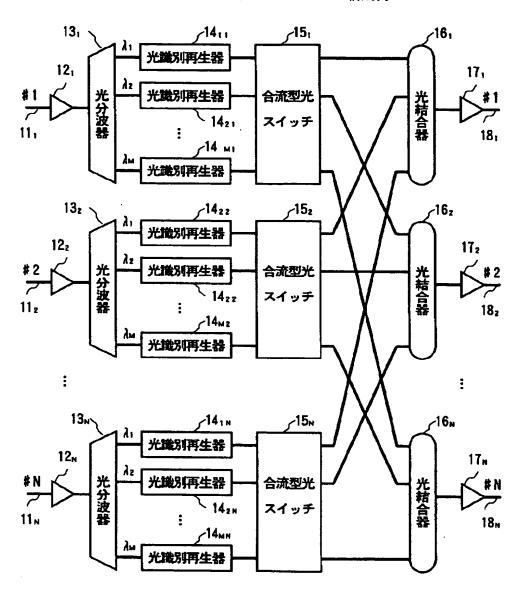


【図9】

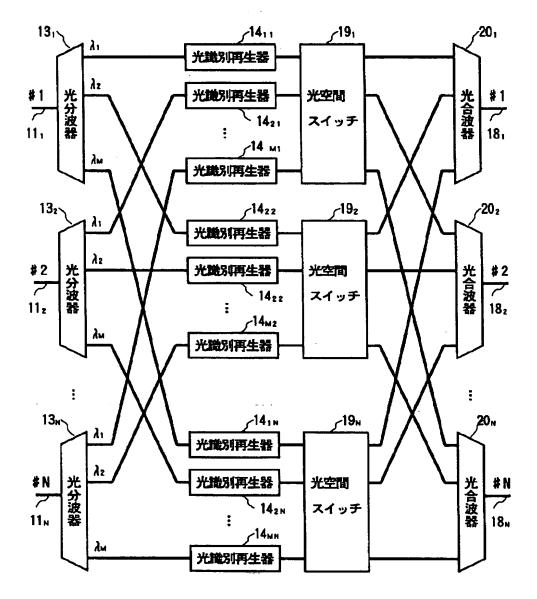
合流型光スイッチ15の基本構成



【図8】 光パス・クロスコネクトシステムの構成例



【図 1 0 】 光パス・クロスコネクトシステムの他の構成例



Т